

パプコメ集計結果  
(異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト)

1. 総数: 9件

2. 賛否について:

○賛成:	9件
○賛成だが施策の改善見直しの意見を含むもの:	0件
○反対:	0件
計	9件

(賛否の考え方)

- ・主旨に賛成の文意を含むものは全て賛成に判定。
- ・「賛成だが施策の改善見直しの意見のあるもの」は基本的には賛成だが、施策の実施にあたっての改善、見直し方策について記述されているものを集計。

(参考)

①賛成

- ・ 新しい発想の革新的な製造技術を確立することができるものであり、日本の製造業のパラダイムシフトを引き起こすためにも大いに期待したいテーマである。
- ・ MEMS分野の垣根を越えた異分野融合で新しい付加価値を生み出す基盤技術として有望である。
- ・ 医療や環境をはじめとする産業面での国力増強に大きく貢献する。
- ・ 異分野技術の融合には民間だけで実施することは無理があるため、国家主導で進めてもらいたい。
- ・ 近未来の環境、エネルギー、安全、健康等の分野において利用できる汎用的な基礎技術であり重要である。

②賛成だが施策の改善見直しの意見を含むもの

③反対